二重露光法による粗大粒材の応力測定

Stress Measurement of Coarse Grains Using Double Exposure Method

新潟大学	鈴木	賢治	Kenji SUZUKI	Member
原子力機構	菖蒲	敬久	Takahisa SHOBU	Member
量子科学機構	城	鮎美	Ayumi Shiro	Member

As a new X-ray stress measurement method for coarse grain material, the double exposure method (DEM) is proposed, and its analysis is explained in this paper. A diffraction angle can be obtained from an incident and a spotty diffracted beams. Each X-ray beam is measured by an area detector on a linear motion stage on the 2θ -arm in the DEM. To examine the validity of the DEM, the residual stress of the plastically bent specimen was measured. In addition, the residual stress distribution of the indentation specimen was measured. The result by the DEM was similar to the result simulated by the finite element method. As a result, the DEM is useful for the X-ray stress measurement method for coarse grain material.

Keywords: X-Ray Stress Measurement, Coarse Grain, Double Exposure Method, Hard Synchrotron X-ray

1. 緒 言

X線応力測定法は、応力測定方法として普及・定着し てきたが^[1]、その手法を粗大粒、集合組織、溶接部の 測定にそのまま適用できない。その原因は、粗大粒の 回折が斑点を呈することにある。そのため、連続環の 測定を前提とする従来の回折装置で粗大粒の回折を測 定することは困難である。また、放射光を利用したひ ずみスキャニング法がX線応力測定の手法として利用 されているが^[2]、これも粗大粒を持つ材料に対して適 用できない。その解決策として、2次元検出器を利用す る手法が期待されている。これまで2次元検出器を利 用した X線応力測定法として、cos α 法^[3]、2D 法^[4]、 直接法^[5]が提案されている。これらの手法は、均質等 方多結晶体に対して十分適用できる手法と認められる。 しかしながら、それを粗大粒に適用するには後述する ように問題がある。

他方、回折斑点追跡法 (DSTM) が開発され、粗大粒、 溶接材の応力測定に成功している^[6]。しかし、2次元検 出器に適したゲージ体積を作るために、DSTM の回転 スリットは複雑になり、汎用に供するには課題も多い。

以上のことから、これまでの回折角測定の原理を止揚 して、新たな回折角測定原理とそれに基づく回折装置 を考えなければならない。本研究では、高エネルギー 放射光の高指向性・透過力と2次元検出器による二重 露光法の原理を組み合わせた新しいX線回折測定方法 を試みたので報告する。

2. 解析・実験方法

2.1 粗大粒の回折測定の課題

X線回折を利用した粗大粒のひずみ測定が困難な原 因を以下に示す。

(1) X線回折が斑点状になるので、従来の回折計に搭載 した 0,1 次元検出器では測定困難である。

- (2) 粗大粒では粉末回折が成立せず、回折中心を利用して測角できない。
- (3) 入射ビームの発散が粗大粒からの回折の測角誤差に そのまま影響する^[7]。

問題(1)については2次元検出器を利用することで解決 できる。問題(2)も二重露光法により解決できる。さら に、放射光を使えば問題(3)も解決できる。以上のこと は、高エネルギー放射光と2次元検出器を利用した二 重露光法を組み合わせれば、粗大粒のひずみ測定の問 題を一挙に解決できることを示唆している。

2.2 二重露光法による回折測定の原理

従来の回折角の測定法は、回折装置を利用して直接 角度を得るか、または正接に基づいて角度を計算する。 これらの方法では、唯一の回折中心を仮定して回折角 度を決定している。この原理は、それぞれ異なる回折 位置にある粗大粒の回折斑点に適用できない。

本研究では、新たな回折斑点に適した測角方法とし て「点と線」の概念を適用する。Fig.1のように、2つ の点から直線が決定され、2つの直線が角度を与える。 つまり、点 O_1 , O_2 は直線 ℓ_1 を与え、点 P_1 , P_2 は直線 ℓ_2 を与える。そして、2 直線 ℓ_1 , ℓ_2 から角度 2 θ と交差 位置 P_C を決定できる。入射ビームの中心を予め測定し て O_1 , O_2 を得る。その後、試験片をステージに載せて 所定の位置の P_1 および P_2 を測定することで、回折斑 点の回折角 2 θ と回折位置 P_C を得ることができる。



Fig. 1. The principle of DEM (double exposure method). Two points give a line, and two lines give a angle.

連絡先: 鈴木賢治

^{〒 950-2181} 新潟市西区五十嵐 2 の町 8050、新潟大学教育学部 E-mail: suzuki@ed.niigata-u.ac.jp

Fig. 1 に示すように、高エネルギー放射光X線を利用 した二重露光法の具体的な装置構成は、大型の回折装 置の2 θ アームに直動ステージを搭載し、そのステージ 上に2次元検出器を置く。入射X線ビームを2次元検 出器で測定して点O₁とO₂の位置を得ておく。次に、 目的とする回折位置付近に2 θ アームを移動して、P₁, P₂の位置にて回折斑点像を撮影する。これにより得ら れた4点の関係から目的とする回折斑点の回折角2 θ と 回折位置P_Cを求める。本研究では、本方法を二重露光 法 (DEM: double exposure method) と呼ぶ。

2.3 二重露光法の解析方法

回折中心を原点とし、X線ビームの光軸を y 軸とす る 3 次元の直交座標系を Fig. 2 のように定義し、回折 斑点の位置ベクトル **P**₁, **P**₂ を次式で与える。

$$\boldsymbol{P}_1 = (x_1, y_1, z_1), \quad \boldsymbol{P}_2 = (x_2, y_2, z_2)$$
 (1)

Fig. 2 の r_1 と r_2 は以下の関係になり、

$$r_1 = \sqrt{x_1^2 + z_1^2}, \ r_2 = \sqrt{x_2^2 + z_2^2}$$
 (2)

回折角 2 θ は、次の関係から得られる。

$$2\theta = \arctan\left(\frac{r_2 - r_1}{y_2 - y_1}\right) \tag{3}$$

X線ビームの直線 ℓ_X は、原点 O を通る y 軸方向の 直線なので、媒介変数 t を利用して表現すると

$$\ell_X = (0, t, 0) \tag{4}$$

となる。回折斑点が与える直線 ℓ は、点 P_1, P_2 を通る 直線なので、次式で表される。

$$\ell = \boldsymbol{P}_1 + t\left(\boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{P}_1\right) \tag{5}$$

Fig. 3 に示すように、直線ℓ*X* および直線ℓが交差することを考える。図中の各直線の単位ベクトルは、

$$e = \frac{(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)}{\|L_D\|}$$
(6)

$$e_X = (0, 1, 0)$$
 (7)

で与えられる。二つの直線の最短距離である点P_Cと点 O_xが与える線分は、両直線と直交し、それぞれの内積



Fig. 2. Geometry for DEM with hard synchrotron X-ray.



Fig. 3. Intersection of X-ray beam ℓ_x and diffracted beam ℓ .

が0になるので、次の関係が導かれる。

$$\boldsymbol{e} \cdot \overrightarrow{\mathcal{O}_{X} \mathcal{P}_{C}} = \boldsymbol{e} \cdot (\boldsymbol{P}_{C} - \boldsymbol{O}_{X}) = 0$$
 (8)

$$\boldsymbol{e}_X \cdot \overrightarrow{\mathbf{O}_X \mathbf{P}_C} = \boldsymbol{e}_X \cdot (\boldsymbol{P}_C - \boldsymbol{O}_X) = 0$$
(9)

図2から交点 P_C , O_X の位置ベクトルを、

$$\boldsymbol{P}_C = \boldsymbol{P}_1 + \ell_1 \, \boldsymbol{e} \tag{10}$$

$$\boldsymbol{O}_X = \boldsymbol{O} + \ell_0 \, \boldsymbol{e}_X = \ell_0 \, \boldsymbol{e}_X \tag{11}$$

と表して、式 (8), (9) に代入して、未知数 ℓ_0 , ℓ_1 を求めると、交点 P_C, O_X を得ることができる。その結果、

$$\ell_0 = \frac{\boldsymbol{e}_X \cdot \boldsymbol{P}_1 - \left(\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{P}_1\right) \left(\boldsymbol{e}_X \cdot \boldsymbol{e}\right)}{1 - \left(\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{e}_X\right)^2} \tag{12}$$

$$\ell_1 = \frac{(\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{e}_X) \left(\boldsymbol{e}_X \cdot \boldsymbol{P}_1 \right) - \boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{P}_1}{1 - (\boldsymbol{e}_X \cdot \boldsymbol{e})^2}$$
(13)

が得られるので、上式を各ベクトルの成分と幾何学関 係を用いて整理して、次式を得る。

$$\ell_1 = \frac{-\cos 2\theta}{L\sin^2 2\theta} \left[(x_2 - x_1) x_1 + (z_2 - z_1) z_1 \right]$$
(14)

$$\ell_0 = y_1 - \frac{\cot^2 2\theta}{L} \left[(x_2 - x_1) x_1 + (z_2 - z_1) z_1 \right] \quad (15)$$

最終的に、回折位置 $P_C = (x_C, y_C, z_C)$ は、式 (10), (14) から次式になる。

$$x_{C} = x_{1} - \frac{\cot^{2} 2\theta}{L^{2}} \left[(x_{2} - x_{1}) x_{1} + (z_{2} - z_{1}) z_{1} \right] (x_{2} - x_{1})$$
(16)

$$y_{C} = y_{1} - \frac{\cot^{2} 2\theta}{L} \left[(x_{2} - x_{1}) x_{1} + (z_{2} - z_{1}) z_{1} \right]$$
(17)

$$z_{C} = z_{1} - \frac{\cot^{2} 2\theta}{L^{2}} \left[(x_{2} - x_{1}) x_{1} + (z_{2} - z_{1}) z_{1} \right] (z_{2} - z_{1})$$
(18)

2.4 放射光実験

前項で説明した DEM の解析手法に従い、放射光実 験を行った。使用した放射光ビームラインは、SPring-8の原子力機構専用ビームライン BL22XU である。セ リアの標準試料により、回折装置の中心 O と入射X線



Fig. 4. Diffractometer for DEM.

ビーム ℓ_X を一致させ、回折装置の調整を行った。そ の回折装置の 2 θ アームに移動距離 800 mm の直動ス テージを載せ、さらにステージ上に計数型 2 次元検出 器 PILATUS-300K を搭載した (Fig. 4)。実験に先立ち、 回折装置の 2 θ アームを 0° にて、ビームセンターを測 定し、O₁ = (0, y_1 , 0), O₂ = (0, y_2 , 0) を得た。次に、A ℓ の 331 回折に合わせて 2 θ アームを 26° に移動して、検 出器を L_D (= 791.889 mm) 移動して、P₁、P₂ の位置 にて回折を撮影した。そのときの検出器の位置関係は、 L_0 = 707.989 mm、L = 711.746 mm に設定した。

X線エネルギーは 30.034 keV (0.4127988Å)、入射ス リット寸法は 0.2 × 0.2 mm² である。検出器 PILATUS-300K は、撮影面積は 83.8 × 106.5 mm²、測定画素数は 487 × 619 pixel、解像度は 172 μm/pixel である。

実験に使用した試験片は、幅 4.75 mm、厚さ 3 mm の アルミニウム合金 (A5052) であり、機械加工後に、温度 623 K にて 1 時間の焼鈍を施した。その平均粒径を測定 し、27 μ m を得た。また、X線回折の測定に A ℓ の 311 回折を利用した。試験片の焼鈍材の無負荷時の回折斑点 の測定結果から、331 回折の無ひずみの回折角度 2 $\theta_0 =$ 25.62767° (= 93.06326 pm) を得た。

単結晶のステイフネス c_{ij} の値は、文献^[8] から c_{11} = 106.78 GPa, c_{12} = 60.74 GPa, c_{44} = 28.21 GPa を用いて Kröner モデルにより回折弾性定数を計算し、331 回 折のX線的弾性定数として縦弾性定数 E = 71.39 GPa, ポアソン比 ν = 0.344、また同様にして機械的弾性定数として E_M = 70.07 GPa、 ν_M = 0.347 を得た。

結果および考察

3.1 DEM による回折角の測定

Fig 5 は、前述で説明した DEM により撮影した P₁, P₂の位置の試験片の回折像である。図 (a)の P₁で撮影 した画像中の四角い枠が、図 (b)の P₂で撮影した領域 に対応している。回折像は典型的な回折斑点である。本 実験では、331 回折の斑点を利用して解析した。なお、 PLIATUS-300K は 3 枚の 100K で構成され、貼り合わせ た隙間は Fig 5 のように計測できない。そのため測定し



Fig. 5. Diffraction images measured by DEM. The box in the figure (a) indicates the detected area at P_2 .

た斑点の対が得られない場合もある。

DEMの解析では、 $P_1 \ge P_2$ のそれぞれの画像から回 折斑点の対を見つけ出し、回折位置 $(x_1, z_1) \ge (x_2, z_2)$ を決定しなければならない。しかしながら、Fig.5の回 折像からわかるように、 $P_1 \ge P_2$ の斑点の対を見つけ出 し、それらの斑点の座標位置を決定する作業はたいへん 煩雑かつ労力を要する。そこで、測定された $P_1 \ge P_2$ の 画像ファイル群から回折斑点の中心点を決定し、その中 心点の群から対になる斑点を見つけ出し、回折角 2 θ と 回折位置 $P_C(x_C, y_C, z_C)$ を自動的に決定する解析シス テム (Demsys)を自作した。その処理例を Fig.6 に示す。 $P_1 \ge P_2$ で回折斑点として認識され、斑点の対が得ら れた回折中心を十字のマークで示し、確認した後、回折 角 2 θ と回折位置 $P_C(x_C, y_C, z_C)$ を計算する。Demsys は、これらの一連の処理を連続して行うことができる。

3.2 塑性曲げ試験片の残留応力

Fig. 7 は、塑性曲げを与えた試験片の DEM による測 定の様子である。試験片幅は 4.7 mm、厚さは 3 mm で



Fig. 6. Diffraction spot centers determined by the Demsys, which is matching program. Each diffraction center is indicated with the cross mark.



Fig. 7. Plastically bent specimen.

ある。曲げにより引張応力を受けた側から 0.1mm 入っ たところから 0.5 mm 間隔で水平に 9 点を測定し、その 測定ラインの高さを 1 mm 間隔で 3 本について測定し た。この測定位置について、 $\chi = 0^{\circ}$ および $\chi = 90^{\circ}$ の 2 方向で測定を行った。

Fig. 8 に測定した回折角を示す。エラーバーは標準偏 差を示している。得られた回折角2 θ から $\chi = 0^{\circ}$ および $\chi = 90^{\circ}$ のひずみ $\varepsilon_{\chi=0}, \varepsilon_{\chi=90}$ を求めた。さらに、 $\varepsilon_{\chi=0}, \varepsilon_{\chi=90}$ から試験片長手方向のひずみ ε_1 および試験片幅 方向のひずみ ε_2 を平面応力の仮定に基づき求めた。ま た、ひずみ ε_1 および ε_2 から残留応力の分布を求めた。 その結果を Fig. 9 に示す。

図に示すように、引張を受けて塑性した側に圧縮残 留応力、一方、圧縮を受けた側には引張残留応力が形 成される。また、塑性曲げによる残留応力による力と モーメントのつり合いから内部にも残留応力が発生し ている。DEM 測定で得られた残留応力分布は、典型的 な塑性曲げの残留応力分布である。以上のことから、粗 大粒による回折斑点を示す材料であっても DEM を利用 すれば残留応力を得ることができる。

塑性曲げ試験片のDEMにより回折位置 $P_C(x_C, y_C, z_C)$ を解析した。曲げ試験片の長手方向からみた回折位置



Fig. 8. Results of plastically bent specimen measured by DEM.



(b) Residual stresses

Fig. 9. Distributions of residual strains and stresses of plastically bent specimen measured by DEM.



Fig. 10. Diffraction positions of plastically bent specimen determined by DEM.



Fig. 11. Indentation specimen.

 (x_C, y_C) を示すと Fig. 10 のようになる。破線で囲んで いる領域が試験片断面に、縦の破線がX線ビームのパ スに相当する。回折位置 P_C のプロットを見ると、塑 性変形しているところでは、ややブレがあるが、透過 ビームの中で回折が生じていることが、Fig. 10 を見る とよくわかる。これは、水平ゴニオメーターにアーム を載せて回折位置 P_C を解析しているので x_C , y_C に ついては精度よく測定された結果である。 z_C 位置につ いては、挟角が微小なために誤差が大きくビーム高さ (h = 0.2 mm)よりも大きい値も生じた。なお、本解析 では $z_C > \pm 8 \times h$ の結果を除外した。もし、 z_C の精度 を必要とするならば、縦型ゴニオメーターを利用する ことが好ましい。

3.3 圧痕試験片の残留応力分布

次に、圧痕を導入した試験片の残留応力を測定し、DEM の有効性を実証することを試みた。圧痕試験片の材料 は、塑性曲げ試験片と同一であり、623 K で 1 時間の 焼鈍をした A5052 材で、4.75 × 3 mm² の断面を持つ 平板材である。Fig. 11 (a) に示すように、角棒を 2 回打 ち込み圧痕を形成した。1 回目の圧痕が試験片左側に傾 き、2 回目は垂直に打ち込むことができた。その圧痕の 形は Fig. 11 (b) に示す通り、左右対称でない形状の圧痕 となった。この圧痕の残留応力が、どのような分布を示 すか興味深い。

DEM による測定は、試験片の 3 mm の厚さ方向にX 線を透過して、試験片長手方向および幅方向ともに 0.2 mm 間隔で測定した。回折は、同一測定点で χ サークル 0° および 90° の 2 方向で Aℓ の 331 回折を測定し、そ れからひずみを計算した。さらに平面応力の仮定によ り試験片幅方向のひずみ ε_1 と長手方向のひずみ ε_2 に 変換した。その結果を Fig. 12 に示す。

ε₁を見ると、圧痕の直下には大きな引張の残留ひず みが生じ、圧縮ひずみがそれを取り囲むように分布し ている。ε₂については、圧痕直下に大きな圧縮ひずみ が生じるが、その下には引張応力が発生し、その引張ひ ずみは圧痕下から 45 度方向に広がりを呈している。ま た、圧痕の脇に引張ひずみの利用域が形成される。

平面応力状態を仮定して $\varepsilon_1 \ge \varepsilon_2$ を用いて、試験片幅 方向の残留応力 σ_1 および長手方向の残留応力 σ_2 を計 算した結果を Fig. 13 に示す。試験片幅方向の残留応力 σ_1 の分布を見ると、圧痕直下に引張残留応力が生じ、



Fig. 12. Residual strain maps of indentation specimen using DEM.



Fig. 13. Residual stress maps of indentation specimen using DEM.

それを囲む圧縮残留応力の領域がある。試験片長手方 向の残留応力 σ₂ を見ると、圧痕直下に圧縮残留応力が あり、その下に引張残留応力が広がっている。それがア ンビルの角まで達している。また、圧痕の左側にも大き な引張残留応力の層が形成される。残留応力の分布を 見ると、大きな引張残留応力は圧痕の周囲と圧痕下方 に発生する。

さて、DEM により得られた残留応力分布が妥当なも のであるかを検証するために、同様の圧痕の導入で生 じた残留応力について数値計算を試みた。Fig. 14 に示 すように、1 辺 0.25 mm 正方形のアイソパラメトリック



Fig. 14. FEM model for indention specimen.



Fig. 15. Residual stress map of indented specimen by FEM simulation.

4 角形要素を使い、節点数 1701、要素数 1600 のモデル を作った。有限要素解析にはオープンソースの Impact を使用した^[9]。Impact は、材料非線形性を考慮しつつ、 衝撃・衝突などを動的陽解法で解析できる。モデルに用 いた材料値は本実験材料を想定し、ヤング率 E = 70.07GPa, 密度 $\rho = 2.68$ g/cm³, ポアソン比 $\nu = 0.3466$, 降伏 応力 $\sigma_y = 100$ MPa, 硬化率 p = 0.350 とした。平面応 力の条件にて、圧痕の位置に 2 回の圧子荷重を作用さ せて圧痕を導入した。

有限要素解析した残留応力分布を Fig. 15 に示す。σ1 は圧痕下に大きな引張残留応力が生じ、その両脇に圧 縮残留応力がある。σ2 も圧痕の脇に引張残留応力が生 じ、引張残留応力が圧痕の下から 45°方向にアンビル のコーナーに広がる様子も一致している。有限要素解 析の結果と実測で異なるところは、圧痕下のσ2 の圧縮 残留応力の領域が、DEM 測定では小さくかつ大きい圧 縮となるが、解析では中程度の圧縮残留応力が広い領 域を示している。概略的には、得られた残留応力の結 果は、Fig. 13 の実測の残留応力分布とよく似た分布を 示していることから、DEM 測定は粗大粒の測定方法と して優れていることがわかる。

言

4. 結

高エネルギー放射光による二重露光法 (DEM)を提案 し、その解析方法を示した。塑性曲げおよび圧痕試験片 の残留応力を DEM により測定した。その結果、DEM は粗大粒のX線応力測定法として平面応力について有 効な方法であることが実証された。DEM は、粗大粒を 持つ材料の残留応力測定方法として期待できる。

謝 辞

本研究は平成29年度学術研究助成基金助成金基盤研究(C)課題番号17K06046の援助によるものである。また、本実験は、原子力機構施設共用(2017A-E10)および文部科学省ナノテクノロジープラットフォームの支援を受けた。ここに記して謝意を表します。

参考文献

- 日本材料学会, "Standard method for X-ray stress measurement", JSMS-SD-10-05, 2005. http://x-ray.jsms.jp/standard/sample_English.pdf (Feb. 24, 2018)
- [2] P.J. Withers, "Use of synchrotron X-ray radiation for stress measurement", in: Analysis of Residual Stress by Diffraction using Neutron and Synchrotron Radiation, ed. by M.E. Fitzpatrick and A. Lodini, Taylor & Francis, 2003, pp. 170-189.
- [3] S. Taira, K. Tanaka, "Local residual stress near fatigue crack tip", Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan, Vol. 19, 1979, pp. 411-418.
- [4] B.B. He, K.L. Smith, "A new method for residual stress measurement using an area detector", in: Proceedings of The 5th International Conference on Residual Stresses (ICRS-5), ed. by T. Ericsson, M. Odén, A. Andersson, Linkoping, Sweden, 1997, pp. 634-639.
- [5] K. Suzuki, "Proposal for a direct-method for stress measurement using an X-ray area detector", NDT and E International, Vol. 92, 2017, pp. 104-110.
- [6] K. Suzuki, T. Shobu, A. Shiro and S. Zhang, "Internal stress measurement of weld part using diffraction spot trace method", Material Science Forum, Vol. 777, 2014, pp. 155-160.
- [7] 鈴木賢治,"X線2次元検出器による粗大粒のひずみ測定の研究",日本保全学会第13回学術講演 会要旨集,2016, pp. 201-206.
- [8] G.N. Kamm and G.A. Alers, "Low- temperature elastic moduli of aluminum", Journal of Applied Physics, Vol. 35, 1964, pp 327-330.
- [9] https://sourceforge.net/projects/impact/ (Nov. 10, 2017)